

WYDZIAŁ MECHATRONIKI I LOTNICTWA

PROTOKÓŁ

głosowania tajnego na posiedzeniu Komisji Wyborczej Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa w dniu 11.02.2020 r. w sprawie wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza komisji

Na 6 członków Komisji Wyborczej Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa uprawnionych do głosowania w posiedzeniu uczestniczyło 6 osób.

W głosowaniu wzięło udział 6 osób uprawnionych do głosu.

Po sprawdzeniu kart za ważne uznano 6 głosów, a w tym:

1. Za wyborem na przewodniczącego dr. hab. inż. Ryszarda CHACHURSKIEGO głosowało 5 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała się od głosowania 1 osoba.
2. Za wyborem na zastępcę przewodniczącego dr. hab. inż. Zdzisława ŁĘGOWSKIEGO głosowało 5 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała się od głosowania 1 osoba.
3. Za wyborem na sekretarza komisji por. mgr. inż. Dawida GOŹDZIKA głosowało 5 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała się od głosowania 1 osoba.

Tym samym Komisja Wyborcza Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa wybrała:

Na przewodniczącego

dr. hab. inż. Ryszarda CHACHURSKIEGO

Na zastępcę przewodniczącego

dr. hab. inż. Zdzisława ŁĘGOWSKIEGO

Na sekretarza

por. mgr. inż. Dawida GOŹDZIKA

CZŁONKOWIE KOMISJI SKRUTACYJNEJ:

1. mjr dr inż. Marcin WARCHULSKI

2. por. mgr inż. Dawid GOŹDZIK